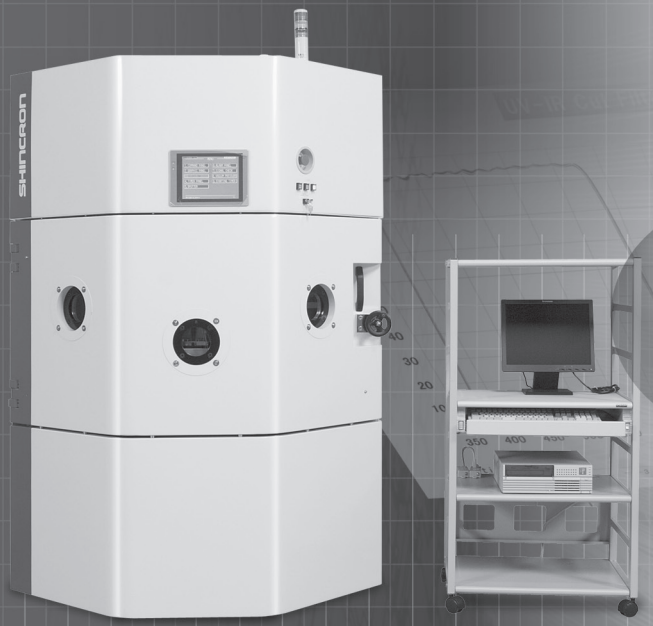
SHINCRON

RAS-1100C

ハイスループット低温成膜



100℃以下の低温
窒化物成膜の実現

ARコートで
蒸着の2倍の
ハイレート機種

装飾膜・
メッキ置換の
出現

省エネ成膜による
環境負荷軽減

MIC-1350

高速（IAD）成膜

3ヶ国（日、中、英）
対応操作パネル

大口径高出力
イオン源

安全設計
（ISO12100 規格準拠）

小型軽量

株式会社 シンクロン
URL http://www.shincron.co.jp

本社営業部 神奈川県横浜市西区みなとみらい4−3−5
TEL：(045) 650-2411 FAX：(045) 650-2448
E-mail：sales.admag@shincron.co.jp